PAT-NO:

JP359046051A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59046051 A

TITLE:

INSULATED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

March 15, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURIHARA, YASUTOSHI MINAGAWA, TADASHI YATSUNO, KOMEI OGAMI, MICHIO WAKUI, TAKAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO: JP57155879

APPL-DATE: September 9, 1982

INT-CL (IPC): H01L023/28, H01L021/58, H01L025/04

US-CL-CURRENT: 257/678, 257/684, 257/687, 257/699,

257/702 , 257/722

, 257/E23.106

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an insulated type semiconductor device, which is not

deformed and damaged and radiation to a side surface thereof is also excellent,

by soldering a semiconductor device on a metallic plate soldered on an

Al<SB>2</SB>O<SB>3</SB> plate, setting up the Al<SB>2</SB>O<SB>3</SB> plate in

the opening section of a protective plate made of copper

and filling an air gap section with an insulating resin.

. . . ,

CONSTITUTION: Openings 110a, 110b to which a stepped difference is formed are formed to the copper plate 1 in 10mm thickness. On the other hand, the two metallic plates 3 in approximately 2mm thickness are soldered on the metallized surface of the Al<SB>2</SB>0<SB>3</SB> plate 2 in approximately 0.1mm thickness, and SCRs 401 and diodes 402 are soldered 102 on the metallic plates 3, thus constituting a function section. The function section is bonded with the opening 110a of the copper plate 1 with Si resin adhesives 103, and an air gap between the function section and the opening section 110b is filled with the epoxy group insulating resin 6. According to the constitution, radiant property is improved while the insulated type semiconductor device hardly getting trouble due to thermal strain and thermal fatigue is obtained.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-46051

Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和59年(1984)3月15日

H 01 L 23/28 21/58 25/04

7738—5 F 6679—5 F 7638—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

匈絶縁型半導体装置

②特 願 昭57-155879

②出 願 昭57(1982)9月9日

⑩発 明 者 栗原保敏

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑩発 明 者 皆川忠

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

②発明者八野耕明日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立研究所内

@発 明 者 大上三千男

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

仰発 明 者 和久井陽行

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

份代 理 人 弁理士 平木道人

明 細 雪

1.発明の名称

舱線型半導体裝置

2. 特許請求の範囲

(1)無機質絶線部材上に、金属ろうを用いて金属板が接着され、さらに、前記金属板上に、金属ろうを用いて半導体 若体が接着された構造の機能部と、平板金属の両主面を貫通するように開口部が設けられた保護部材とを有し、この開口部に上記機能部を同路し、上記保護部材の開口部と機能部とで形成される空間に、絶線樹脂を充填したことを特徴とする絶縁型半導体装置。

(2)上配機能部を構成する無機質絶縁 (2) 付 (2) が、 樹脂接着剤によって平板金属の (3) 口部の内面に接着されたことを特徴とする前配特許請求の範囲第1項配載の絶縁型半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔利用分野〕

本発明は、絶縁型半導体装置に関するものであ り、特に、半導体基体と、前配半導体基体を支持 するための支持部材とが電気的に絶縁された構成 の絶縁型半導体装置に関するものである。

〔従来技術〕

従来、半導体基礎の支持部材は、半導体基礎の 二電概を兼ねるように構成される場合が多かった。 しかし近年、半導体装礎の全ての領極を、金属支 持部材から協気的に絶殺し、これによって、半導 体装置の回路適用上の自由服を増すことのできる ように構成されたものが出現している。

例をは、絶縁性トライアックは、双方向性 3 始 子サイリスタ(トライアック)基体を、セラミッ クス板上に截置し、このセラミックス板を、金鼠 パッケージに封入したものである。前配トライア ックの全ての肌酸は、セラミックス板によりパッ ケージから絶殺されて外部へ引出されている。

そのため、一対の主電極を、回路上の接地電位から飛気的に浮かせて、電極電位とは無関係に、パッケージを接地電位部に固定することができるので、半導体装置の奥装が容易になる。

また、混成集積回路装置あるいは半導体モジュール装置(以下混成ICと一括して略称する)では、一般に半導体案子を含む、あるまとまった電気回路が組込まれるため、その回路の少なくとも一部と、混成ICの支持部材、あるいは放熱部材等の金級部とを、構気的に絶縁する必要がある。

代表的な混成ICでは、金属の支持部材上に、無機 質あるいは有機質の絶縁層を配置し、この絶縁層 上に所定の電気回路を組立てることにより、上述 の絶縁を達成している。このような構成の混成 ICもまた、絶縁型半導体装備の一種である。

一方、半導体裝置を、安全かつ安定に動作させ

かつ、要求される耐圧や信頼性がさほど高くない 場合には、絶縁欄や接着材層としてどのようなも のを用いても問題はない。

しかし、発熱が大きい場合や信頼性に対する要求が高い場合には、絶縁層として一般に、セラミックスのような無機質材料が選択される。また、接済材層としては、例えば、鉛-錫系はんだのような金属ろうが選択される。

しかしながら、その場合、次のような解決すべき問題点があった。一般に、絶縁型半導体装置では、絶縁層は、前記絶縁層を模械的に保護し、かつ、絶縁層を経由して伝達された熱を吸収して、外部へ効果的に放出するための支持部材上に取付けられる。

との支持部材としては、鋼等の機械的強度が大きく、かつ、高熱伝導性の金属が用いられる。と とろが、との金属と絶縁層とでは、熱膨張係数が 大幅に異なる。 るためには、半導体装置の動作時に生ずる熱を、 パッケージの外部に有効に発散させる必要がある。

この熱発散は、通常、発熱源である半導体素体から、これに接着された各部材を通じ、気中へ熱伝達されるととで達成される。

したがって、絶縁型半導体装置の熱伝導経路中 には、支持部材、支持部材と絶縁層との間の接着 材质、前配絶縁層、および前配絶縁層と半導体若 体との間の接着材優等が含まれる。

また、半導体装置を含む回路の扱う電圧が、高くなればなるほど、あるいは、関求される信頼性 (経時的安定性、耐湿性、耐熱性等)が高くなればなるほど、完全な絶縁性が要求される。

上述の耐熱性は、半導体装備の周囲の温度が外 因により上昇した場合の他、半導体装備の扱う電 力が大きく、また、半導体基体で発生する熱が大 きくなった場合等にも要求されるものである。

絶縁型半導体装置内での発熱が比較的小さく、

例えば、約録層がアルミナの場合、熱膨張係数は $6.3 \times 10^{-6}/C$ であるのに対して、銅の熱膨張係数は $1.8 \times 10^{-6}/C$ と極めて大きい。

問題の第1は、との熱態張係数差によって起る ものであり、絶縁型半導体失置製造時に、絶縁層 を上述の支持部材上にはんだ付けする場合に生ず る。即ち、はんだ付けは、支持部材と絶縁勝とを、 はんだ層を介して積層した後、はんだの融点以上 まで温度を上昇させ、その後室温まで冷却すると とによって行なわれる。

前配冷却工程においては、はんだの疑問点で各部材が互いに固定される。その後は、疑問したは んだにより固定された状態で、各部材間有の熱能 張係数に従って収縮する。

との時、上述の熱膨張係数の差によって、部材の収縮量が異なり、各部材の接着部にいわゆる熱 番が残留する。

熱査はそれが比較的小さいときは、最も軟らか

い部材であるはんだ胸で吸収されるが、吸収しきれないときには、接着された各部材が変形するに 至る。

特化、支持部材の変形や反りは、半導体病体を 気密割止する際の障害になったり、絶縁型半導体 装置を、放熱手段に取付ける際の密着性を関導し たりする。

問題点の第2は、この種の半導体装置の使用時 に生ずる。即ち、半導体装置の通賦、休止動作に 伴って、上述の接着部には、高温状態(約100~ 150で)と低温状態(周間温度)が繰返し助れる。 このように高温-低温状態が繰返す(その1周 則をヒートサイクルと呼ぶ)毎に、各部材はそれ ちの固有の熱膨張係数に基づいて膨張、収縮を繰 返す。

各部材は互いに間形されているから、各部材の 熱膨張係数の違いに基づく、膨張、収縮費の差は、 最も軟かい部材であるはんだ層に加わる熱歪とな

気に触れる構造となっているが、エポキン樹脂等 は熱伝媒性がよくない - すなわち、熱抵抗が大き い。したがって、個面からの効果的な放無はあま り期待できず、主として、エポキン樹脂等に接し ていない面から放熱する○

しかしながら、エポキシ樹脂等に接しない面からの放熱だけでは、熱放散性が著しく劣る。 同時に、このような割止構造をとるためには、専用の枠体が必要になる。

(目的)

本務別の目的は、上述の問題点を解決し、製造時あるいは選転時に生ずる熱張を低減し、各部材の変形、変性、あるいは砂損の恐れがなく、側面方向への放熱性も改善された絶縁型半導体装置を 提供するととにある。

〔概 授〕

って現れる。

そして、ヒートサイクル数が多くなると、はんだ層には、引張り歪、圧縮歪が周期的に度重なって生じて、次第にもろくなり、ついには熱疲労現象を生ずるに至る。

例えば、はんだ層にクラックが生じ、接新力の 低下、熱伝導性の低下等を引起す。このような現 象は、はんだ層の露出端面において特に照素であ る。

前記気密封止手段としては、通常は、支持部材 上にエポキシ樹脂等からなる枠体を設け、さらに、 この枠体と支持部材とで形成される中空部にエポ キシ樹脂等を充填している。

とのような對止構造では、枠体の側面は直接空

前記の目的を達成するために本発明は、無機質 絶縁部材上に金属ろうを用いて金属板を接着し、 さらに、との金属板上に、金属ろうを用いて半導 体基体を接着して機能部と、平板金属に、その両 主面を質通するように開口部を設けて保護部材と を用い、前配保護部材の開口部に、上配機能部を 装着し、上配保護部材の開口部と機能部との間に 形成される空間に、絶縁樹脂を充塡した点に整徴 がある。

また、本発明は、前記機能部を構成する無機質 絶縁部材の周辺部と平板金属の開口部の内面とを 樹脂接着剤によって接着した点に特徴がある。

本発明において、金属板は、半導体基体に対する導電路、および半導体基体で発生した熱を、耐 級部材と、これに連なって配置される、例えば、 放熱フイン等の放熱手段へ効果的に伝達する熱払 散板として例く。

また、絶縁部材は、上述の機能部を放熱部から

電気絶録するとともに、放熱手段への主要な遊熱 略を形成する。

そして保護部材は、機能部を外界から電気的、 機械的に保護する(-例えば、通常の外力に耐え られる程度に保護する)とともに、半導体基体で 発生した熱を、側面から気中へ放散するための放 料手段として働く。

本発明においては、後述するように、上述の語 1、第2、および第3の問題を解決するために、 以下に述べるような対策を辟じた。

(1)放熱性向上の観点から、放熱路の多面化を図った。

(2)各部材の熱膨張係数差による熱歪低減の機点か ち、機能部、保護部材間の一体化面積(接触部分 の面積)を複力小さくした。

〔寒斾例〕

以下、本発明を混成ICを例にとり、更に詳細

上述の金属板 3 上には、第 2 図に示すような回 路が組立てられている。即ち、サイリスタ 401、 フライホイルダイオード 402 は第 1 図に示す配線 用ワイヤ 440、配線用金属片 430 によって、第 2 図に示すように接続されている。

4101、4102 および 4103 はそれぞれ外部端子 である。前配外部端子 4101 は金属板 3 上に直接 配設されている。前配外部端子 4102 および 4103 は、金属板 3 上に接着された配機用アルミナ板 420 の上に接着された配線用金属片 430 の上に配 設されている。

第3図に前記本発明の一実施例の娯略断前図を示す。第3図において、図を簡略化するために、機能部5のうち外部端子4101、4102 および4103、記線用ワイヤ440、金銭片430および絶縁用アルミナ板420は省略されている。

保護部材1は厚さ10mの銅板であり、幅4.0m、 提さ92mの大きさを有し、同部材1の中央

に脱明する。

第1 図に、本発明の一実施例の、1200V、60A 級混成 I Cの要部分解斜視図を、第2 図に前記換 施例の回路図を示す。図においては、アルミナ板 2 上に 2 枚の金属板 3 が並んで接着されている。 前記金属板 3 上には、サイリスタ 401、フライ ホイル用ダイオード 402が、それぞれはんだ付け されている。前記アルミナ板 2、金属板 3、サイ リスタ 401 およびフライホイル用ダイオード 402 で機能部 5 が構成されている。

前配機能部 5 は、板状金属の両主面を貫通して 設けられた第 1、第 2 閉口部 110 & 110 b を有す る保護部材 1 に装着される。前配第 2 閉口部 110 b と、とれに装着された機能部 5 とで形成さ れる空間には絶縁側脂が充填されている。

尚、第1図では、図面を簡略化するために、各部材間の接着材(はんだ付け用金属ろう)や充城 用樹脂は図示されていない。

部には、幅 3 6 mm、 長さ 7 1 mm、 高さ 0.5 mm の類 1 開口部 110a と、幅 2 9 mm、 長さ 6 8 mm、高さ 9.5 mm の第 2 閉口部 110b とが形成され、第 1 間 口部 110a と第 2 閉口部 110b とで貫通孔が形成 されている。

一方、機能部 5 の アルミナ 板 2 の 一方の面上 K 2 枚の金属板 3 が 4 0 多、鉛 - 6 0 多鶴の第 1 は んだ層 101 により接続されている。 前記第 1 はん だ層 101 の厚さは約 0.1 m である。

アルミナ板 2 の接着面には、周知のメタライズ 処理が施され、はんだに対するぬれ性が付与され ている。アルミナ板 2 は幅 3 5 mm、 提さ 7 0 mm、 厚さ 0.4 mm であり、金螺板 3 は幅 2 6 mm、 遅さ 3 1 mm、 厚さ 2 mm である。

金属板 3 上には、サイリスタ 401 とダイオード 402とが、上述の第 1 はんだ版 101 と同じ組成で、 かつ、同じ厚さの第 2 はんだ版 102 により、 導電 的に接着されている。

特開昭59-46051(5)

とこて、サイリスタ 401 は面積が 1 5 × 10 md で厚さが 0.3 6 mm であり、ダイオード 402 は面積が 5 × 5 md で厚さが 0.2 mm である。 このように構成された機能部 5 は、上述した幅 3 6 mm、長さ7 1 mm、厚さ 0.5 mm の第 1 開口部 110 a に 側脂接 競材 103 により接着されている。

機能部 5 と第 2 閉口部 110b とで形成される空間には、絶級樹脂 6 が充填されている。前配樹脂 接着材 103 はシリコーン系樹脂であり、絶縁樹脂 6 はエポキン系樹脂である。

アルミナ板2および保護部材1の底面には放然フィンIIIが設けられている。

また、アルミナ板2の、機能部5の回路が構成

材)上にはんだ付けして塔配し、機能部5を樹脂 ケースで覆い、同ケースに樹脂を充塡した混成 IC(比較例)の場合より、およそ40%低い。

また、本実施例混成ICのサイリスタ 401 に 200 Wの電力損失を生じさせたときの温度上昇は 約30℃であり、比較例の場合は約50℃であった。

即ち、本実施例混成ICでは、充坝した絶縁樹殖6の周囲を、熱伝導性のよい保護部材1で包囲する構造になっていて、実質的に、保護部材1が放熱手段と同様の働きをすることにより、熱放散が効率的かつ多面的になされる結果、上述の性能が得られた。

次に、第4図は本実施例混成ICの熱抵抗を、 ヒートサイクルを与えながら追跡した結果を示し たものである。

図の機動にはヒートサイクル数、縦軸には熱抵 抗がとられている。ヒートサイクルは - 5 5 ℃か された側の面は、前配金属製の保護部材1の第2 開口部110b に埋役するように装着され、との部分に絶録樹脂6を充塡して回路を電気的、機械的に保護している点である。

さらに、前記保護部材1 および前記アルミナ板2 の電気回路が形成された面の反対側の面に直接接触するように設けられた放熱手段 - すなわち、放熱フィン川で多面的に放熱するようにした点である。

本奥施例に基づいて行なった奥駿例では、放燃性を向上すると同時に熱歪や熱疲労による故既を も低減することができた。その具体例を以下に脱明する。

まず、本実施例の混成 I C におけるサイリスタ 401から放熱手段に接するアルミナ板 2 に至る熱 抵抗は 0.1 5 ℃/W であった。

との値は、本実施例と同一の機能部5を、幅40mm、長さ92mm、厚さ3.2-mmの钢板(支持部

ら+150℃までの温度変化を与えて行なった。

回図において、線Aは本奥施例の混成ICの結果、そして線Bは上述の比較例の結果を示したものである。

図から明らかなように、前述した本実施例の混成ICでは、ヒートサイクル数700回までは熱抵抗の増大は見られない。これに対し、比較例の混成ICでは、ヒートサイクル数200回を過ぎると、熱抵抗の増大が見られ、両者間の発異が明確に見出されている。

本実施例の場合は、前述した比較例の構造のよ 5 に、熱疲労破壊を生じやすいアルミナ板 - 支持 部材間の、大面積にわたる接着部を有しておらず、 熱抵抗を増大させる製因の1つが取除かれている。

そして、アルミナ板2は軟かい側脂接剤列103 により保護部材1と一体化されていて、アルミナ板2と保護部材1との間の熱影張係数差に基づく 熱盃を、樹脂接剤材103が効果的に吸収する。

特開昭59-46051(6)

その結果、アルミナ板 2 そのものの内部応力が 競減され、 関次的効果として、はんだ所 101 に対 する影響も 緩和される。上述のヒートサイクルに よる結果に明らかな差異が見出されたのは、この ような事情による。

また、本実施例の混成ICは、反りの点および 對止の気密性の点でも優れていた。例えば、放熱 手段に直接接触するアルミナ板2の反り(アルミ ナ板2のは出平面の曲率半径)は380cmと長かっ た。

また、徳成ICを相対機度90多、臨底60℃ の客側気下で1000 時間通電しても、混成ICの 電気的性能には異常なかった。

更に、本東施例の混成ICでは、機能部5と保 機部材1とで形成される空間に絶録樹脂6を充填 した。

つまり、機能部 5 と保藤部材 1 が樹脂充填のための容器を敷ねるため、専用の枠体が不要である。

をめっき法等により形成しておくことは好ましい。 つぎに、無機質絶縁部材としては、アルミナの 外、鍵化アルミニウム (AIN)、製化硼素 (BN)、炭化 シリコン (SiC)、 鍵化シリコン (Si sN4)、酸化ペ リリウム (BeO)等、あるいはこれらを成分として 含む焼成物が使用できる。

との場合、熱抵抗の低減、あるいは第1はんだ 图 101の熱疲労を軽減する観点から、無機質絶録 部材を薄くするととも可能である。

金銭板3上に将載される半導体悲体としては、 任意の半導体案子(シリコン以外の半導体、例え ばゲルマニウム、ひ化ガリウム等を用いたものを この点も本実施例混成ICで得られた剛次的効果である。

以下、本発明の各種変形例について例示する。 本発明は上述した契施例の外、以下のような種々 の態様にて契施することが可能である。

まず、本実施例において、金崗板3として網板を用いた。しかし、これに限定されるものではなく、混成1 Cの放熱性をある程度低下させても、第1、第2 はんだ暦 101、102の熱疲労を緩和して信頼性を一層高めるために、熱膨張係数がアルミナ板2 や半導体指体のそれに近い金銭を用いてもよい。

例えば、モリプデン、タングステン、 あるいは 銅-インパー鎖クラッド複合金属や領ー 炭素繊維 複合金属の如き物を用いることは好ましいことで ある。

また、上述の金階板3のはんだ付け而に、はん だのぬれ性を良くするためにニッケル等の金属膜

含む)を用いるととができる。また、回路構成も 任意の回路を構成するととができるととは青りま でもない。

さらに、金属板3上に塔根される回路案子は、 半導体案子に限られるものではなく、例えば抵抗 体、コンデンサ等の受励案子を堪報しても何能支 節はない。

さらに、金属板3上に塔取される半導体基体は 必ずしも複数である必要はない。

無機質絶録部材と保護部材との一体化に用いる 接着材は、両部材相互間の預を観和する上で、シリコーン関脂の如き軟かい関脂を用いることが、 より好ましい。しかし、必ずしもこれに限る必要 はなく、例えば、エポキシ系接着材やシリコーン ゲルのようなものでもよい。

機能部 5 と第 2 閉口部 110b とで形成される空間部に充填される絶縁樹脂 6 としては、エポキシ系樹脂に限定されるものではなく、例えば、シリ

特開昭59-46051(フ)

コーン関脈、シリコーングル等、あるいは必要に 応じこれらの絶疑関脈を層状に充塡した構成にし てもよい。

保護部材1としては、機械的強度および熱伝導性の観点から鎖を用いるのがよいが、絶縁烈半導体装置に要求される性能に応じて、例えば、アルミニウム、鉄、真鍮等、鉄ーニッケル系合金、シリコンカーパイド等、他の金属を選定してもよい。

この場合、側面方向への放熱性を向上させるため、保護部材 1 に、装面和を拡大する手段を施と すこともできるc

〔劾 果〕

本発明は、以上に脱明したように、無機質絶縁 部材上に金銭ろうを用いて金銭板を接着し、さら に、前記金属板上に、金属ろうを用いて半導体基 体を接新して構成された機能部を、平板金属を貫 通して傷口部が形成された保護部材の前配開口部 に萎落し、前配開口部と機能部との間に形成される空間に純穀樹脂を充填し、かつ、前記無機質絶 録部材の周辺部と平板金属の開口部の内面とを樹脂接着剤によって接着するようにしたので、結放 散性を良好にし、熱質による部材の変性あるいは 破壊の恐れをなくすととができるという利点がある。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の要部分解例視例、 第2図は前記実施例の回路図、第3図は第1図の 概略断面図、第4図は前記実施例に基づいて行な った実験例の結果を現わす図である。

1 …保護部材、2 … アルミナ板、3 … 金属板、5 … 機能部、6 … 絶縁樹脂、101… 郭」はんだ層、102… 第 2 はんだ層、103… 樹脂接着剤、401…サイリスタ、402…フライホイル用ダイオード

